PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-054673

(43)Date of publication of application: 26.02.1999

(51)Int.CI.

H01L 23/36

(21)Application number: 09-205561

(71)Applicant : NEC KANSAI LTD

(22)Date of filing:

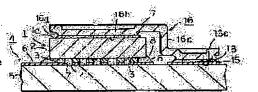
31.07.1997

(72)Inventor: HINO JIICHI

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

PROBLEM TO BE SOLVED. To realize a semiconductor device of flip chip structure which is thin, small-sized and capable of large power operation, by connecting a rear electrode through which a main current of a power transistor pellet flows with a wiring board, by using a thermoelectric connection member of low resistance which is free from self heat generation and excellent in thermal conduction

SOLUTION: Bump electrodes 3 and a rear electrode 1a are formed on both surfaces of a semiconductor pellet 1. Fine pad electrodes 7 and a large diameter pad electrode 15 to which a main current is supplied are formed on a wiring board 4. In this device, the bump electrodes 3 and the fine pad electrodes 7 are overlapped and made to face each other. Overlapping parts of the respective electrodes are electrically connected. The rear electrode 1a and the large diameter pad electrode 15 are connected with a thermoelectric connection member 16 having thermally and electrically excellent conductivity, via adhesive materials 17, 18 having thermally and electrically excellent conductivity.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

18.08.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-54673

(43)公開日 平成11年(1999)2月26日

(51) Int.Cl.6 H01L 23/36

酸別記号

FΙ

HO1L 23/36

D

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平9-205561

(71)出願人 000156950

関西!]本電気株式会社

滋賀県大津市暗風2丁目9番1号

(22) 出顧日

平成9年(1997)7月31日

(72)発明者 樋野 滋一

滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日

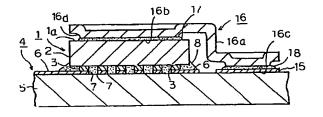
本電気株式会社内

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【課題】従来のフリップチップ構造の半導体装置では熱 的、電気的に大電力動作させることが困難であった。

【解決手段】バンプ電極3と裏面電極1 aとを両面に形 成した半導体ペレット1と、微小パッド電極7と主電流 が供給される径大パッド電極15とを形成した配線基板 4とを、バンプ電極3と微小パッド電極7とを重合させ て対向させ各電極の重合部を電気的に接続するととも に、背面電極1aと径大パッド電極15間を、熱的、電 気的に良好な伝導性を有する接着材17、18を介して 熱的、電気的に良好な伝導性を有する熱電気接続部材1 6に接続したことを特徴とする半導体装置。



【特許請求の範囲】

【請求項1】一主面にバンプ電極を形成し他の主面に裏面電極を形成した半導体ペレットと、半導体ペレットのバンプ電極に対応する位置に微小パッド電極を形成するとともに微小パッド電極形成領域の外方に主電流が供給される径大パッド電極を形成した配線基板とを、バンプ電極と微小パッド電極とを重合させて対向させ各電極の重合部を電気的に接続するとともに、半導体ペレットの他の主面と径大パッド電極間を、熱的、電気的に良好な伝導性を有する接着材を介して熱的、電気的に良好な伝導性を有する熱電気接続部材に接続したことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】熱電気接続部材の半導体ペレットと接続される部分に接着材の厚みを規制する突起を設けたことを 特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】熱電気接続部材の半導体ペレットと接続される部分に余剰の接着材を逃がす穴または溝を形成したことを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項4】肉薄部と肉厚部とを隣接させた金属板にて 熱電気接続部材を構成し、肉薄部を半導体ペレットの他 の主面と、肉厚部を配線基板の径大パッド電極とそれぞ れ対向させ、接着材を介して電気的に接続したことを特 徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項5】熱電気接続部材の外面に凹凸を形成したことを特徴とする請求項4に記載の半導体装置。

【請求項6】熱電気接続部材が銅またはアルミニウムからなり、接着材と接触する部分が接着材に対して濡れ性の良好な面に形成されたことを特徴する請求項1に記載の半導体装置。

【請求項7】熱電気接続部材の接着材との接触部を除く 部分が絶縁被覆されたことを特徴する請求項1に記載の 半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はフリップチップ構造 の半導体装置に関し、特に大電流動作する半導体ペレットを具えた半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】電子回路装置は、配線基板に小型の電子部品を高密度実装し、装置の小型化と高機能、高性能化を実現している。この小型の電子部品の一例を図6から説明する。図において、1は半導体ペレットで、内部に多数の半導体素子(図示せず)を形成した半導体基板2の一主面に多数のバンプ電極3を形成している。4は配線基板で、樹脂やセラミクスなどの絶縁部材よりなる絶縁基板5に導電パターン6の一部で半導体ペレット1のバンプ電極3と対向する部分にパッド電極7を形成している。この半導体ペレット1と配線基板4とはバンプ電極3とパッド電極7とが重合するように対向配置され、各電極3、7は熱圧着や

溶融接続により電気的に接続される。8は半導体ペレッ ト1と配線基板4とを機械的に接続し半導体ペレット1 表面の配線パターン(図示せず)を外部の腐食性ガスか ら保護する接着用樹脂を示す。この種半導体装置は、半 導体ペレット1として高密度集積されたものを用いるこ とにより、小型で薄い電子部品を実現できる。またこの 種半導体装置は、半導体ペレット1としてマイクロプロ セッサを用い、配線基板4の図外領域に、メモリや入出 カインターフェースなどの周辺電子部品をマウントする ことにより、配線基板4の単位で電子回路装置を構成す ることもできる。ところで、半導体ペレット 1 は小信号 用のものでは、図示例のように一主面にバンプ電極3を 集中させることができる。一方、大電流を取り扱う半導 体ペレットでは、微小なバンプ電極に大電流が集中する と電極部分や電極の重合部を損傷するため、複数のバン プ電極を並列接続して電流を分散させ電流容量を増大さ せている。また、電力用のトランジスタやFETなどを 含み、両面に主電流が流れる電極を形成した半導体ペレ ットでは、バンプ電極側の主電流電極とともに他の面 (裏面)の主電流電極を、それぞれ配線基板の導電パタ ーンに接続する必要がある。そのため裏面電極と配線基 板とをワイヤボンディングすることが考えられるが、ワ イヤによる接続はワイヤの立ち上がり部分の高さ分だけ 半導体装置の厚さが厚くなり、小型化、薄型化の目的に 反する。このような問題を解決するものとして、特表平 7-503579号公報には図7に示すように、半導体 ペレット1にスパッタ金属フィルム9を、その導電面の 中央部を半導体ペレット1の裏面電極1 aに当接させ、 周縁部を配線基板4上の導電パターン10に当接させ て、それぞれの当接面を電気的に接続した構造の半導体 装置が開示されている。また、米国特許第5、586、 010号明細書には、図8に示すように矩形穴11aを 有する絶縁基板11の一方の面に導電層12を形成し、 この導電層12を矩形穴11a部分で中央部が平坦なド ーム状に成形して、このドーム状成形部12aに肉厚の 支持部材13を固定し、さらにこの支持部材13に半導 体ペレット14を固定した構造の半導体装置が開示され ている。上記図7半導体装置は半導体ペレット1の裏面 電極1 aを配線基板4に電気的に接続し、図8半導体装 置はバンプ電極を有する半導体ペレットではないが、半 導体ペレット14が発生する熱を支持部材13と導電層 12に伝達し、さらに導電層12から絶縁基板11に伝 達して、半導体ペレット14を冷却するものである。こ れらはいずれも、半導体ペレット1、14の裏面電極を 配線基板4、11に接続することができ、薄型の半導体 装置に好適である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図7、図8に示す半導体装置はいずれも、熱および電流の通過 断面積が極めて小さい導電膜によって半導体ペレットの 裏面電極と配線基板との間の接続が行われるため、熱伝 導量が小さく、放熱性が実質的に支持部材13で決定さ れ、導電膜の許容電流で半導体装置の動作電流が制限さ れるという問題があった。即ち、半導体ペレットは動作 開始すると室温状態から温度上昇し、この半導体ペレッ トと熱的に密着した導電膜の電気抵抗も温度上昇ととも に増大する。導電膜材料が例えば銅の場合、その電気抵 抗は20℃で1.72Ω·mであるのに対し、100℃ では2.28Ω·mとなり33%増大し、自己発熱量も 増大して周囲温度より高くなり半導体ペレットからの熱 の流入を阻止し、熱的、電気的抵抗が増大するため半導 体ペレットからの電流が低下し出力が低下する。そのた め、図7、図8に示す構造の半導体は大電流で連続的に 動作するモータなどの駆動制御用半導体装置には適用し にくく、適用するとしてもブロアなどの冷却手段が必要 で装置全体の小型化は困難であった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題の解決を目的として提案されたもので、一方の面にバンプ電極を他の面に裏面電極をそれぞれ形成した半導体ペレットを、微小パッド電極と径大パッド電極とをそれぞれ形成した配線基板に、バンプ電極と微小パッド電極とを重合させて対向させ各電極の重合部を電気的に接続するとともに、半導体ペレットの他の面に形成した裏面電極と径大パッド電極間を、熱的、電気的に良好な伝導性を有する接着材を介して熱的、電気的に良好な伝導性を有する熱電気接続部材に接続したことを特徴とする半導体装置を提供する。

[0005]

【発明の実施の形態】本発明による半導体装置は、半導 体ペレットの裏面電極と径大パッド電極間を、熱的、電 気的に良好な伝導性を有する接着材を介して熱的、電気 的に良好な伝導性を有する熱電気接続部材に接続したこ とを特徴とするが、熱電気接続部材の半導体ペレットと 接続される部分に接着材の厚みを規制する第1の突起を 設けることにより、半導体ペレットのオンオフ動作の繰 り返しによる温度上昇、低下その結果としての熱膨張、 収縮による半導体ペレットと接着材間に生じる応力を緩 和させることができる。また、熱電気接続部材の半導体 ペレットと接続される部分に余剰の接着材を逃がす穴ま たは溝を形成することもできる。これにより余剰の接着 材が半導体ペレットの側壁など不所望部分に広がり付着 するのを防止でき、接着材の厚みのばらつきを抑えるこ とができる。また肉薄部と肉厚部とを隣接させた金属板 にて熱電気接続部材を構成し、肉薄部を半導体ペレット の他の主面と、肉厚部を配線基板の径大パッド電極とそ れぞれ対向させ、接着材を介して電気的に接続すること により、放熱性が良好で組立性の良い半導体装置を実現 できる。この場合、熱電気接続部材の外面に凹凸を形成 し、表面積を増大させ放熱効果を向上させることができ

る。熱電気接続部材は熱的、電気的に良好な伝導性を有する材料を用いられるが、具体的には加工性も良好な銅またはアルミニウムが好適で、接着材と接触する部分は接着材に対して濡れ性の良好な面に形成される。熱電気接続部材が半導体ペレットの充電部に接続される場合には、熱電気接続部材の接着材との接触部を除く部分を予め絶縁被覆しておくことが好ましい。

[0006]

【実施例】以下に本発明の実施例を図1から説明する。 図において、図6と同一物には同一符号を付して重複す る説明を省略する。本発明による半導体装置が図6半導 体装置と相違する点を説明する。即ち、半導体ペレット 1は一方の面にバンプ電極3が形成され、他の面には主 電流が流れる裏面電極1aが形成されている。配線基板 4は、絶縁基板5上の半導体ペレット1に形成されたバ ンプ電極3と対向する位置にバンプ電極3とほぼ同じ大 きさの径小パッド電極7が形成され、このパッド電極3 の形成領域の外方にパッド電極7に比して十分大きな径 大パッド電極15を形成している。16は熱的、電気的 に良好な伝導性を有する銅などの金属平板をその両端部 が平行となるように中間部を折り曲げて段差を設けた熱 電気接続部材で、段差部分16aで隣り合う平面部16 b、16cを半導体ペレット1の裏面電極1a、径大パ ッド電極15にそれぞれ対向させている。段差部16 a は、半導体ペレット1の厚さ、バンプ電極3及びパッド 電極7、15の高さ、接着材17、18の厚みなどが考 慮され設定される。17、18はそれぞれ熱的、電気的 に良好な伝導性を有する半田や導電ペーストなどの接着 材で、熱電気接続部材16を半導体ペレット1の裏面電 極1a、径大パッド電極15にそれぞれ接続する。この 半導体装置は、複数のパッド電極が裏面電極1aに対応 して主電流が供給され、半導体ペレット1の大電流動作 を可能にしている。熱電気接続部材16は半導体ペレッ ト1の厚さの1/3以上あればよく、例えば厚さ100 μmとし、巾を半導体ペレット1の一辺の長さとほぼ同 じ巾、例えば15mmとすることにより、図7、図8に 示す装置で導電膜の厚さが最大でも30μm程度しかで きないことに比較して、熱的、電気的通過断面積を格段 に大きくできる。図1実施例では、熱電気接続部材16 の接着部分をエンボス加工し30μm程度突出させ、こ の突出部16 dの一辺の長さを半導体ペレット1の一辺 の長さの90%程度に設定している。これにより、突出 部16 dからはみ出した余剰の接着材17は突出部16 dの周縁に留まり、半導体ペレット1からはみ出さず、 配線基板4上への流出が防止できる。また、図1実施例 では、熱電気接続部材16の突出部16dを半導体ペレ ット1の裏面電極1 a とほぼ同じ面積に設定したが、図 2に示すように、半導体ペレット1の面積に比して十分 小さい微小突起16eを形成することもできる。この微 小突起16eは直径1mm程度で高さ50~100μm

程度に設定され、その下端は接着材17を突き抜けて半 導体ペレットの裏面電極1 a に当接している。半導体ペ レット1はオンオフ動作を繰り返すことによって、温度 上昇、温度低下するが、微小突起16eにより接着材1 7の厚さを上記範囲に規制することにより半導体ペレッ ト1、接着材17、熱電気接続部材16のそれぞれ熱膨 張率の異なる接合界面にかかる応力を緩和し接合界面に クラックが発生するのを抑制し長時間動作の可能な半導 体装置を実現できる。 図3は本発明の他の実施例を示 す。この実施例では熱電気接続部材16に接着材17の 余剰分を逃がす穴16fを貫通している。これにより、 接着材17の内、塗付領域中央の接着材を逃がし穴16 f内に収容し、接着材17のはみ出しを効果的に防止で きる。この逃がし穴16 f は貫通穴だけでなく、両端が 側壁に開口した溝でもよい。 図4は本発明の他の実施例 を示す。図1乃至図3実施例は金属平板を屈曲して熱電 気接続構体16を形成したが、この実施例では、肉厚の 金属平板の中間部乃至一側方に切削、ロール加工、プレ ス加工などの手段により肉薄部19aを形成し、この肉 薄部19aに上面が面一となるように肉厚部19bを隣 接させた熱電気接続部材19を用いている。この実施例 では、半導体ペレット1で発生した熱は、肉薄部19a から半導体ペレット1と隣接する部分で肉厚部19bに 伝達されるため、図1実施例に比較しても段差部16a の長さ分、実質的に熱伝達経路を短縮でき、しかも肉厚 部19bは断面積が広いため、熱抵抗、電気抵抗ともに 小さくでき、フリップチップ構造で大電力動作が可能な 半導体装置を実現できる。この実施例に図2、図3にて 説明した微小突起(16e)、逃がし穴(16f)を適 用することによりそれぞれの有する効果を奏することが できる。また図5に示すように熱電気接続部材19の上 面に多数の溝19cを形成し、表面積を増大させて放熱 性を向上させることもできる。上記それぞれの実施例に おいて、熱電気接続部材16、19の具体的材料として 銅を示したが、電気抵抗はやや高くなるものの軽量で加 工性の良好なアルミニウムを用いることもできる。この 場合、接着材17、18が接続される部分に、蒸着や溶 射メッキなどの手段により銅や金、銀、半田、銀口ウな ど接着性の良好な金属や合金の層を形成すればよい。ま た、熱電気接続部材16、19が高電位部分に接続され て用いられ、触れると感電の虞がある場合には、この熱 電気接続部材16、19の外面を絶縁被覆することもで きる。この場合、静電塗装法などの手段により熱電気接続部材16、19の全面に樹脂層を形成し、接着材17、18が接続される部分にサンドブラストや切削により樹脂層に窓明けして熱電気接続部材の素地を露出させればよい。またこの窓明け部分に蒸着、溶射メッキなどにより熱的、電気的に接着性の良好な層を形成しても良い。また図1乃至図4の実施例では、熱電気接続部材16、19を半導体ペレット1の裏面からその一側方に延在させた構造を示したが、半導体ペレット1に跨って周縁を半導体ペレット1を囲む位置に延在させてもよい。【0007】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、電力用半 導体ペレットの主電流が流れる裏面電極と配線基板とを 低抵抗で自己発熱がなく、熱伝導性の良好な熱電気接続 部材にて接続したから、薄く小型で大電力動作可能なフ リップチップ構造の半導体装置を実現できる。

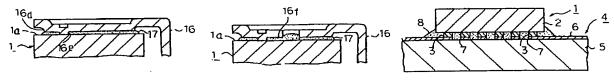
【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明による半導体装置の実施例を示す側断 面図
- 【図2】 図1実施例の変形例を示す要部側断面図
- 【図3】 図1実施例の他の変形例を示す要部側断面図
- 【図4】 本発明による半導体装置の他の実施例を示す 側断面図
- 【図5】 図4実施例の変形例を示す側断面図
- 【図6】 フリップチップ構造の半導体装置を示す側断面図
- 【図7】 裏面電極と配線基板とを電気的に接続した半 導体装置を示す側断面図
- 【図8】 半導体ペレットの放熱性を改善した半導体装置を示す側断面図

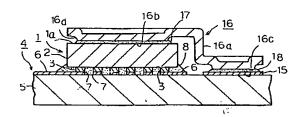
【符号の説明】

- 1 半導体ペレット
- 1a 裏面電極
- 3 バンプ電極
- 4 配線基板
- 7 微小パッド電極
- 15 径大パッド電極
- 16 熱電気接続部材
- 17 接着材
- 18 接着材
- 19 熱電気接続部材

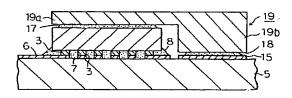
[図2] 【図3】 【図6】



【図1】

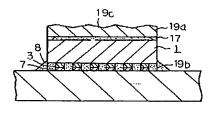


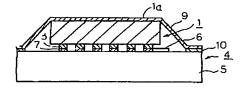
【図4】



【図5】







【図8】

